

(部門共通・運要 5-1-5)

(公募掲載様式)

委員会委員公募掲載様式

委員会名 (所属部門) 【技術委員会】	最先端レーザーマイクロ・ナノ加工と その応用調査専門委員会(C部門) 【光・量子デバイス技術委員会】	委員会での調査・検討項目の 概要, 委員長のメッセージ等 (100字程度)	
設置期間	平成17年12月~平成20年11月	学界および産業界における国 内外の最新レーザーマイクロ・ ナノ加工の研究・開発動向等 を調査、評価、整理し、将来 技術への展望を提示すること を目標にしています。研究会 や大会シンポジウムでの成果 発表に積極的にご協力いただ ける方のご参加をお待 ち致します。	
委員長名(所属)	新納弘之(産業技術総合研究所)		
委員会開催頻度	委員会4回/年、研究会1回/年		
問合 ・ 公募 受付 先	氏名 (所属)		新納弘之(にいの) (産業技術総合研究所 光技術)
	電話		029-861-4562
	FAX	029-861-4560	
	E-mail ア ドレス	niino.hiro@aist.go.jp	
応募いただきたい方の専門分野, 経験など	レーザー微細加工やレーザープロセッ シングの研究開発に携わっている 方、関連する情報交換に興味のある 方		
応募締切	平成18年12月31日		